

研究基盤センター

共用機器、大型プリンターなどの利用に関する



オリエンテーション



内 容

- ・センターの業務内容の紹介
- ・共用機器利用の登録申請及び利用方法
- ・大型プリンター、備品等の利用方法
- ・費用付替について（経費負担者向け）
- ・その他

日 時

2022年 5月20日（金） 14：40～（約1時間）

受講方法

Zoomによる**オンライン受講**

※Zoomを視聴できる環境を、各自でご準備ください。

新規ユーザー、または利用予定のある方は**受講**してください。
都合が合わない方は、後日オンデマンド配信のURLを紹介
しますので、そちらを受講してください。

参加 申込

以下のリンク、もしくはQRコードよりお申し込みください。

http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=91

締切りは **5/19（木） 12：00**まで。

【問い合わせ】

研究基盤センター 儀間真一・泉水仁

TEL:098-895-8967

E-mail: irc@lab.u-ryukyu.ac.jp

HP: <http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/>

予約専用
QRコード

